



ПЛАН
взаємного відвідування навчальних занять
викладачами кафедри АВП
у 2-му семестрі 2019 – 2020 навчального року

№ з/п	Викладач, чие заняття відвідується	Викладач, який відвідує заняття	Навчальна дисципліна	Вид заняття час заняття	Курс, академічна група	Дата і місце проведення заняття
1	Доц. Рибальченко М.О.	Проф. Потап О.Ю.	Технічні засоби автоматизації	лекція 13.00-14.20	3 курс АВ01-17	17.02.20 ауд. 155
2	Проф. Головко В.І.	Доц. Михайловський М.В.	Автоматизація виробничих процесів	практика 9.45-11.05	2 курс ХТ01.13-18	11.02.20 ауд. 157
3	Доц. Єгоров О.П.	Зінченко М.Д. Маначин І.О. Стьопкін В.В.	Цифрові системи управління	відкрита лаб. робота 11.30-12.50	4 курс АВ01-16	02.03.20 ауд. 161
4	Доц. Зінченко М.Д.	Ас. Кузьменко М.Ю.	Розподілені інформаційно-управляючі системи	лекція 13.00-14.20	5 курс АВ01-15м	17.03.20 ауд. 165
5	Доц. Маначин І.О.	Єгоров О.П. Рибальченко М.О. Шибакінський В.І.	Автоматизація технологічних процесів та виробництв	відкрита лекція 9.45-11.05	4 курс АВ01-16	27.02.20 ауд. 155
6	Доц. Михайловський М.В.	Доц. Єгоров О.П.	Дослідження операцій та системний аналіз	лекція 13.00-14.20	5 курс АВ01-15м	20.02.20 ауд. 162
7	Проф. Потап О.Ю.	Доц. Маначин І.О.	Системи управління зі штучним інтелектом	лаб. робота 9.45-11.05	5 курс АВ01-15м	16.03.20 ауд. 161
8	Доц. Стьопкін В.В.	Головко В.І. Михайловський М.В. Кузьменко М.Ю.	Системи управління електроприводами	відкрита лекція 11.30-12.50	4 курс АВ01-16	13.03.20 ауд. 165а
9	Доц. Тарасевич І.Г.	Доц. Стьопкін В.В.	Об'єктно-орієнтоване програмування на С ++	практика 14.30-16.50	3 курс АВ01-17	03.03.20 ауд. 161
10	Доц. Шибакінський В.І.	Доц. Тарасевич І.Г.	Технологічні вимірювання та прилади	лаб. робота 14.30-15.50	3 курс АВ901-17	11.02.20 ауд. 142
11	Ас. Кузьменко М.Ю.	Доц. Шибакінський В.І.	Електроніка та мікропроцесорна техніка	лаб. робота 14.30-15.50	3 курс АВ01-17	03.02.20 ауд. 155

Завідуюча кафедрою АВП

М. О. Рибальченко